

日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2021 ワークショップ

計測自動制御学会 システム・情報部門 自律分散システム部会
第 68 回 自律分散システム部会研究会

テーマ：「MEMS センシング技術の最新動向」

【主催】 計測自動制御学会 システム・情報部門 自律分散システム部会

<<https://www.sice.or.jp/das/>>

【共催】 計測自動制御学会 北陸支部

【日時】 2021 年 6 月 6 日（日）10:00～12:00

【開催方法】 オンライン開催

【参加費】 無料

【開催趣旨】

IoT 時代の到来を迎え、社会的に重要な要素技術としてセンシングネットワークが注目されている。自動運転やスマートウォッチの例を挙げるまでもなく、IoT を活用した事例は私たちの生活に浸透し始めている。IoT を支える重要な技術の 1 つが、センシングデバイスである。本企画では、センシングデバイスのエキスパートに、最前線の MEMS センサとその応用技術、あるいはセンサ技術がもつ潜在的ポテンシャルについて解説していただく。また、センサのポテンシャルが発揮されるとき、将来的にどのような技術が可能になるのかを議論する。

【講演者】

電気通信大学大学院 情報理工学研究科 准教授 菅 哲朗 氏

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 講師 高橋 英俊 氏

【定員】 なし（オンライン開催のため）

【参加申込方法】 下記の参加登録フォームよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvnyJSRWmqZZXlgI5-8SmgAo_Nr2QVEIyhQg3UveE4aDEI3Q/viewform

【お問い合わせ先】 塚越 拓哉（富山県立大学） [tsukagoshi\(at\)pu-toyama.ac.jp](mailto:tsukagoshi(at)pu-toyama.ac.jp)

※ (at)を@に変えてください